502873336 06/30/2014

## PATENT ASSIGNMENT COVER SHEET

Electronic Version v1.1 Stylesheet Version v1.2 EPAS ID: PAT2919933

SUBMISSION TYPE:	NEW ASSIGNMENT
NATURE OF CONVEYANCE:	CHANGE OF NAME

## **CONVEYING PARTY DATA**

Name	Execution Date
OKI ELECTRIC INDUSTRY CO., LTD.	10/01/2008

## **RECEIVING PARTY DATA**

Name:	LAPIS SEMICONDUCTOR CO., LTD.
Street Address:	2-4-8 SHINYOKOHAMA, KOUHOKU-KU
City:	YOKOHAMA
State/Country:	JAPAN
Postal Code:	222-8575

#### **PROPERTY NUMBERS Total: 1**

Property Type	Number	
Patent Number:	8274154	

## **CORRESPONDENCE DATA**

Fax Number: (202)408-0924

Correspondence will be sent to the e-mail address first; if that is unsuccessful, it will be sent

using a fax number, if provided; if that is unsuccessful, it will be sent via US Mail.

Phone: 202-371-8976

Email: firm@rabinberdo.com **Correspondent Name:** RABIN & BERDO, P.C.

Address Line 1: 1101 14TH ST., N.W., SUITE 500 Address Line 4: WASHINGTON, D.C. 20005

ATTORNEY DOCKET NUMBER:	TAI-156D1
NAME OF SUBMITTER:	STEVEN M. RABIN
SIGNATURE:	/Steven M. Rabin/
DATE SIGNED:	06/30/2014

### **Total Attachments: 12**

source=Certified-Copy-of-All-Removed-Matters-wEng-Translation#page1.tif source=Certified-Copy-of-All-Removed-Matters-wEng-Translation#page2.tif source=Certified-Copy-of-All-Removed-Matters-wEng-Translation#page3.tif source=Certified-Copy-of-All-Removed-Matters-wEng-Translation#page4.tif source=Certified-Copy-of-All-Removed-Matters-wEng-Translation#page5.tif source=Certified-Copy-of-All-Removed-Matters-wEng-Translation#page6.tif

source=Certified-Copy-of-All-Removed-Matters-wEng-Translation#page7.tif

PATENT 502873336

**REEL: 033212 FRAME: 0518** 

source=Certified-Copy-of-All-Removed-Matters-wEng-Translation#page8.tif source=Certified-Copy-of-All-Removed-Matters-wEng-Translation#page9.tif source=Certified-Copy-of-All-Removed-Matters-wEng-Translation#page10.tif source=Certified-Copy-of-All-Removed-Matters-wEng-Translation#page11.tif source=Certified-Copy-of-All-Removed-Matters-wEng-Translation#page12.tif

PATENT REEL: 033212 FRAME: 0519

## Certified Copy of All Removed Matters

550-1 Higashiasakawa-cho, Hachioji-shi, Tokyo LAPIS SEMICONDUCTOR CO., LTD. Corporate registration No. 0101-01-008452

Corporate Name	CO., LTD OKI SEMICONDUCTOR	
disconnection	OKI SEMICONDUCTOR CO., LTD	Changed: Oct. 01, 2008
		Registered: Oct. 01, 2008
	LAPIS SEMICONDUCTOR CO., LTD	Changed: Oct. 01, 2011
		Registered: Oct. 03, 2011
Principal Office	550-1 Higashiasakawa-cho, Hachioji-shi, Tokyo	
Public Notice	Notice through official gazettes	
	Post on Nihon Keizai Shimbun published in Tokyo	Changed: Oct. 01, 2008
		Registered: Oct. 01, 2008
	Notice through official gazettes	Changed: Jun. 23, 2009
		Registered: Jul. 06, 2009
	Post on Nihon Keizai Shimbun published in Tokyo	Changed: Sep. 12, 2012
		Registered: Sep. 12, 2012
Date of incorporation	October 1, 2008	
Corporation's purpose	Development, manufacturing, sales, import and export of semiconductor and electronic parts	
	Development, manufacturing, sales, import and export of software that relate to the above	
	Design, construction, maintenance service, and technical guidance that relate to each of the above	
ric reported to the second sec	4. All business accompanied and related to each of the	ne above
Number of shares authorized to be issued	40,000	
Number and class of shares	Total number of issued shares: 10,000	
already issued	Total number of issued shares: 14,750	Changed: Mar. 31, 2011
		Registered: Apr. 04, 2011
Capital	JPY 20,000 million	

**PATENT** 

## 550-1 Higashiasakawa-cho, Hachioji-shi, Tokyo LAPIS SEMICONDUCTOR CO., LTD. Corporate registration No. 0101-01-008452

	JPY 27,600 million	Changed: Mar. 31, 2011
	·	Registered: Apr. 04, 2011
Provisions regarding the restriction of share transfer	1. All shares issued by this corporation are restricted shares. Transfer of share requires approval of the corporation 2. Board of directors approve the above matter	
	All shares issued by this corporation are restrict requires approval of the corporation	ed shares. Transfer of shares
Transcription and the second s	2. A majority of board members approve the above	matter
	Changed: Jun. 21, 20	12 Registered: Jun. 25, 2012
Directors	<u>Director</u> : <u>Hiroshi Enomoto</u>	
		Deceased: Apr. 27, 2010
		Registered: May 19, 2010
	<u>Director</u> : <u>Hironori Kitabayashi</u>	
		Resigned: Oct. 01, 2008
		Registered: Oct. 01, 2008
	<u>Director</u> : Shinya Takahashi	
NA		Resigned: Mar. 31, 2010
		Registered: Apr. 09, 2010
	<u>Director</u> : <u>Noriaki Okada</u>	
Victoria	<u>Director</u> : <u>Noriaki Okada</u>	Reappointed: Jun. 18, 2010
		Registered: Jun. 30, 2010
	Director : Noriaki Okada	Reappointed: Jun. 21, 2012
	·	Registered: Jun. 25, 2012
	<u>Director</u> : <u>Kotaro Yoshihara</u>	Appointed: Feb. 11, 2009
		Registered: Feb. 23, 2009

# 550-1 Higashiasakawa-cho, Hachioji-shi, Tokyo LAPIS SEMICONDUCTOR CO., LTD. Corporate registration No. 0101-01-008452

	<u>Director</u> : <u>Kotaro Yoshihara</u>	Reappointed: Jun. 18, 2010
		Registered: Jun. 30, 2010
		Resigned: Jun. 21, 2012
		Registered: Jun. 25, 2012
	<u>Director</u> : <u>Naotaka Fujita</u>	Appointed: May 6, 2010
		Registered: May 19, 2010
	<u>Director</u> : <u>Naotaka Fujita</u>	Reappointed: Jun. 18, 2010
		Registered: Jun. 30, 2010
T- Westernamen	Director : Naotaka Fujita	Reappointed: Jun. 21, 2012
San		Registered: Jun. 25, 2012
	1315-5 Kamiko-cho, Omiya-ku, Saitama-shi, Saitan	na_
	President : Hiroshi Enomoto	Deceased: Apr. 27, 2010
	,	Registered: May. 19, 2010
	9-43, Jindaiji 1-chome, Mitaka-shi, Tokyo	Appointed: May 06, 2010
	President : Noriaki Okada	Registered: May 19, 2010
	9-43, Jindaiji 1-chome, Mitaka-shi, Tokyo	Reappointed: Jun. 18, 2010
	<u>President : Noriaki Okada</u>	Registered: Jun. 30, 2010
4	9-43, Jindaiji 1-chome, Mitaka-shi, Tokyo	Reappointed: Jun. 21, 2012
	President : Noriaki Okada	Registered: Jun. 25, 2012
	Auditor : Toshiya Hatakeyama	
		Resigned: Oct. 01, 2008
PATRICIA		Registered: Oct. 01, 2008
	<u>Auditor</u> : <u>Keizo Ueda</u>	Appointed: Oct. 01, 2008
		Registered: Oct. 01, 2008

PATENT

	Auditor : Keizo Ueda	3
	(Outside company auditor)	Registered as outside company auditor:
		Dec. 11, 2008
	Auditor : Keizo Ueda	Changed by abolishment of board of company auditors: Feb. 11, 2009
		Registered: Feb. 23, 2009
		Resigned: Jun. 21, 2012
,		Registered: Jun. 25, 2012
	<u>Auditor</u> : <u>Kotaro Yoshihara</u>	Appointed: Dec. 01, 2008
	(Outside company auditor)	Registered: Dec. 11, 2008
		Resigned: Feb. 11, 2009
		Registered: Feb. 23, 2009
	<u> Auditor</u> : <u>Takashi Sasaki</u>	Appointed: Dec. 01, 2008
	(Outside company auditor)	Registered: Dec. 11, 2008
	<u>Auditor</u> : <u>Takashi Sasaki</u>	Changed by abolishment of board of company auditors: Feb. 11, 2009
111111111111111111111111111111111111111		Registered: Feb. 23, 2009
	,	Resigned: Feb. 24, 2010
		Registered: Mar. 08, 2010
	<u> Director</u> : <u>Toshihiko Nishikawa</u>	Appointed: Feb. 24, 2010
		Registered: Mar. 08, 2010
		Resigned: Jun. 21, 2012
		Registered: Jun. 25, 2012
	Auditor : Kenji Hyoi	Appointed: Jun. 21, 2012
		Registered: Jun. 25, 2012
Accommon	Auditor : Toshiyuki Sato	Appointed: Jun. 21, 2012
		Registered: Jun. 25, 2012

	Accounting auditor : Tohmatsu Audit Corporation	
	Accounting auditor : Tohmatsu Audit Corporation	Reappointed: Jun. 23, 2009
·		Registered: Jul. 06, 2009
	Accounting auditor : Deloitte Touche Tohmatsu LLC	Name change from Tohmatsu Audit Corporation : Jul. 01, 2009
		Registered: Jul. 06, 2009
	Accounting auditor : Deloitte Touche Tohmatsu LLC	Reappointed: Jun. 18, 2010
		Registered: Jun. 30, 2010
	Accounting auditor : Deloitte Touche Tohmatsu LLC	Reappointed: Jun. 20, 2011
		Registered: Jun. 22, 2011
7000	Accounting auditor : Deloitte Touche Tohmatsu LLC	Reappointed: Jun. 21, 2012
		Registered: Jun. 25, 2012
Mergers	Merged with Oki Device Corporation of 1-7-12 Toranomon, Minato-ku, Tokyo on Nov 21, 2008	
		Registered: Nov. 28, 2008
	Merged with Oki Micro design Co., Ltd. of 7083 Ooaza Kihara, Kiyotake-cho, Miyazaki-gun, Miyazaki-ken and Oki Technocollage Inc. of 550-1 Higashiasakawa-cho, Hachioji-shi, Tokyo on Jan. 21, 2009	
SA S	Registered: Jan. 26, 2009	
	Merged with Oki Kankyo Technology of 550-5 Higashiasakawa-cho, Hachioji-shi, Tokyo on May 11, 2009	
	Registered: May 11, 2009	
A board of directors	A board of directors is established	
directors	Abolished: Jun. 21, 2012 Registered: Jun. 25, 2012	
Auditor	An auditor is appointed	
A board of	A board of company auditor is appointed	
Company auditors	Established: Dec. 01, 2008 Registered: Dec. 11, 200	
	Abolished: Feb. 11, 20	09 Registered: Feb. 23, 2009

## 550-1 Higashiasakawa-cho, Hachioji-shi, Tokyo LAPIS SEMICONDUCTOR CO., LTD. Corporate registration No. 0101-01-008452

Accounting auditor	An accounting auditor is appointed	
Registration record	Oki Semiconductor was established through a spin-off of the semiconductor business of Oki Electric Industry Co., Ltd. of 3-16-11 Nishishinbashi, Minato-ku, Tokyo	
William II	Registered: Oct. 01, 2008	
	Relocation of principal office to 4-8, Shin-Yokohama 2-chome, Kohoku-ku, Yokohama-shi, Kanagawa on Mar. 1, 2013	
	Registered: Mar. 6, 2013 Closed: Mar. 6, 2013	

This document certifies the above items are all the records removed from the Corporate Registration.

(Tokyo Legal Affairs Bureau, Hajioji Branch Jurisdiction) April 5, 2013

Yokohama Legal Affairs Bureau, Kohoku Branch

Registrar

Mitsuhiro Uehara

**PATENT** 

## 閉鎖事項全部証明書

東京都八正子市東浅川町 5 5 0 番地 1 ラピスセミコンダクタ株式会社 会社法人等番号 0 1 0 1 - 0 1 - 0 0 8 4 5 2

p		
商 号	株式会社OKIセミコンダクタ	
	OK Jセミコンダクタ株式会社	平成20年10月 1日変更
		平成20年10月 1日登記
	ラビスセミコンダクタ株式会社	平成23年10月 1日変更
		平成23年10月 3日登記
本 店	東京都八王子市東浅川町 5 5 0 番地 1	
公告をする方法	<b>宮報に掲載する。</b>	
	東京都において発行する日本経済新聞に掲載す - る。	平成20年10月 1日変更   平成20年10月 1日登記
	「自報性掲載する。	平成21年 6月23日変更 平成21年 7月 6日登記
	東京都において発行する日本経済新聞に掲載す る方法とする。	平成 2 4 年 9 月 1 2 日変更 平成 2 4 年 9 月 1 2 日登記
会社成立の年月日	平成20年10月1日	
目的	目 的 1 半導体並びに各種電子部品の開発、製造、販売及び輸出入 2 前号に関連するソフトウェアの開発、製造、販売及び輸出入 3 前各号に関連する設計、工事、保守サービス及び技術指導 4 前各号に附帯関連する一切の事業	
発行可能株式総数	4万株 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
発行路株式の総数 並びに種類及び数	発行済株式の総数 <u>1万株</u>	
	発行済株式の総数 1万4750株	平成23年 3月31日変更
		平成23年 4月 4日登記
資本金の額	金200億円	
	化二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十	HB 4 14.5

整理番号 夕184087

\* 下線のあるものは抹消事項であることを示す。

東京都八王子市東浅川町 5 5 0 番地 1 ラピスセミコンダクタ株式会社 会社法人等番号 0 1 0 1 - 0 1 - 0 0 8 4 5 2

						平成23年	4月 4	日登記
株式の護渡制限は 関する規定	得にて	との発行する かては、当 )承認機関は	会社の承	認を要	<u>する。</u>	式出し、株式	の譲渡によ	る取
	得にて	) かては、当 ) 承認は取締	会社の承 役の過半	:認を要 <sup>-</sup> 数の決定	ける。 首とする。	式とし、株式の 平成 2 4 年		
役員に関する事項	取締役	榎	本	博				
					e Teng	平成22年	4月27	日死亡
						平成22年	5月119	日登記
	取締役	北	林 宥	憲				
		£*			4	 	10月 10月 10月 1	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	取締役	<u>高</u>	桶 信	也				
	ć.					平成2.2年		
						平成22年	4月9	日登記
	取締役		田、憲	明				
	取締役	岡	田憲	明		平成2 2年	6月18	日重任
						平成22年	6月30	日登記
	取締役	尚	田憲	明		平成2-4年	6月21	日重任
						平成24年	6月25	刊登記
	取締役	2010年 計	原光	太郎		平成21年	2月11	日就任

整理番号 タ184082

下線のあるものは抹消事項であることを示す。

東京都八王子市東浅川町 5 5 0番地 1 ラピスセミコンダクタ株式会社 会社法人等番号 0101-01-008452

		取締役	吉原光太郎	平成2.2年 6月18日重任
				平成22年 6月30日登記
				平成24年 6月21日退任
				平成24年 6月25日登記
	Mariana de la composición del composición de la composición de la composición de la composición del composición de la co	取締役	藤田尚孝	平成22年 5月 6日就任
				平成2.2年 5月19日登記
		取締役	藤田尚孝	平成22年《6月18日重任
		<b>分表</b> 的		平成22年 6月30日登記
and the same of th		取締役	藤田尚孝	平成24年 6月21日重任
74				平成2.4年 6月215自登記
		埼玉県さいたま 代表取締役	市大宮区上小町1315番地5 榎 本 博	
				平成22年)4月27日死亡
				形成222年: 5月19日登記: j
		東京都三鷹市深	大寺一丁目9番43号 岡田憲明	
	And the state of t			平成22年 5月19日登記
==		東京都三鷹市深 代表取締役	大寺一丁目9番43号 岡田憲明	平成22年 6月18日重任
				平成22年 6月30甲登記
		東京都三鷹市深 代表取締役	大寺一丁目9番43号 岡田憲明:	平成24年 6月21日重任
				平成24年 6月25日登記
		監査役	<u>畠、山、俊。也</u>	
				平成20年10月 1日辞任
				平成20年10月 1日登記
		監査役	上田惠造	平成2-0年1-0月 1日就任
				平成20年10月 1日登記

整理番号 タ184082

下線のあるものは抹消事項であることを示す。 **PATENT** 

3/6

PATENT REEL: 033212 FRAME: 0528 東京都八王子市東浅川町 5 5 0 番地 1 ラピスセミコンダクタ株式会社 会社法人等番号 0 1 0 1 - 0 1 - 0 0 8 4 5 2

	監査役	上田惠造	
	(社外監査役)		 -
84	監査役	上 田 恵 造	平成21年 2月11日監査 役会の定め廃止により変更
Mariana.			平成21年 2月23日登記
			平成24年 6月21日退任
			平成24年 6月25日登記
	監査役	吉原光太郎	平成20年12月 1日就任
	(社外監査役)		平成20年12月11日登記
			平成21年 2月11日群任
	=	and	平成211年 2月23日登記
	加企文	佐々木隆	平成20年12月 16就任
	(社外監査役)	-	平成20年12月11日登記
	<u>派介俊</u>	佐々木隆	平成2月半月2月11日駐在
	7		役割の在の発出により変更は
			平成21年 2月23月登記
			平成22年 2月24日辞住
			平成22年 3月 8間登記
	監査役	西川俊彦	平成22年~2月24日就任
			平成22年 3月 8四登記
			平成24年 6月21日退任
			平成24年 6月25日登記
	監査役	兵 井 健 工	平成24年 6月21日就任
			平成24年 6月25日登記
	監査役	佐藤俊行	平成2.4年 6月21日就任
			平成24年 6月25日登記

整理器号 夕184082

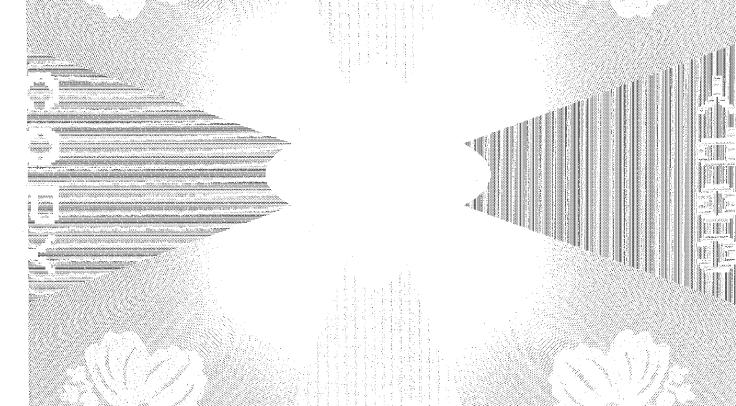
下線のあるものは抹消事項であることを示す。

東京都八王子市東浅川町550番地1 ラピスセミコンダクタ株式会社 会社法人等番号 0101-01-008452

会計監査人 監査法人トセマツ 平成21年 で	5月23日重任
	) カミュロ単位  7月 6日登記
	7月~1日監査
法人下一文》	
平成21年	7月 6日登記
会計監査人 有限責任監査法人トーマッ 平成22年 (	5月18日重任 
平成22年(	月3-0日登記
会計監査人 有限責任監査法人トーマツ 平成23年 (	a (i
平成2.3年(	J.E. 2.2日 谷間
会計監査人 有限責任監査法人トーマツ 平成2 4 年 6	5月21日重任  
	5月215日登記
要取合併 - 主茂20年11月21日東京都港区虎ノ門一刀目7番12署株式を - スを合併 - スを合析 - スを	
平成21年1月21日宮崎県宮崎郡清武町大字木原7083番地板	内 Z 8 国 安配   
一	
平成21年 1	月26日登記
平成21年5月11日東京都八王子市東浅川町550番地5株式会 クノロジーを合併	:社冲環境テ
平成2 1年 5	月11日登記
取締役会設置会社 取締役会設置会社 に関する事項	
	月25日登記
監査役設置会社に 監査役設置会社 関する事項	
監査役会設置会社 監査役会設置会社	
で関する事項   平成20年12月 1日設置 平成20年12	月11日登記
<b>平成21年 2月11日廃止 平成21年 2</b>	月23日登記

であることを示す。 **PATENT** REEL: 033212 FRAME: 0530 東京都八王子市東浅川町550番地1 ラピスセミコンダクタ株式会社 会社法人等番号 0101-01-008452

会計監査人設置会 社に関する事項	会計監查人設置会社
登記記録に関する 事項	東京都港区西新橋三丁目16番11号沖電気工業株式会社から分割により設立 平成20年10月 1日登記
	平成25年3月1日神奈川県横浜市港北区新横浜二丁目4番地8に本店移転 平成25年 3月~6日登記 平成25年 3月~6日閉鎖



これは登記簿に記録されている閉鎖された事項の全部であることを証明した書 面である。

(東京法務局八王子支局管轄)

平成25年 4月 5E 横浜地方法務局港北出張所

登記官

上 原 光 月



整理番号 タ184082

下線のあるものは抹消罩頂であることを示す